深硅刻蚀机 - 重新招标澄清或变更公告

招标项目编号：0618-234TC230203P
项目名称：深硅刻蚀机
项目名称(英文)：Deep silicon etching machine
招标人：华东光电集成器件研究所
招标机构：中招国际招标有限公司
招标机构代码：0618
招标方式：公开招标
投标报价方式：线下投标
招标结果：重新招标

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：张杰（签名）

招标人或其招标代理机构：中招国际招标有限公司 公告签章（盖章）